



### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 54111281 A

(43) Date of publication of application: 31.08.79

(51) Int. CI

H01L 21/56 H01L 23/34

(21) Application number: 53018861

(22) Date of filing: 20.02.78

(71) Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(72) Inventor:

MORITA YUTAKA YAMAMOTO ISAMU

# (54) RESIN SEAL FORMING MOLD OF SEMICONDUCTOR DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent resin from adhering to a heat sink by providing a adsorption means, which adsorbs resin, on the wall face, where the heat sink of a resin seal forming seal forming mold is brought into contact, through gum packing.

CONSTITUTION: IC element 5 is fixed to heat sink 4, and heat sink 4 is put on gum packing 15 is lower mold 9b while one end 1a of conductive stripe 2 connected to element 5 is protruded outside a metallic mold. Next, upper mold 9a is put on lower mold 9b to seal element 5

hermetically, and the metallic mold is heated at a prescribed temperature, and vacuum suction entrance 13 provided in lower mold 9b is used to make the inside of the metallic mold vacuum. After that, high-pressure resin 10 is injected into space part 9c in the metallic mold, and vacuum adsorption is released to open upper mold 9a and lower mold 9b after a prescribed time, and compressed air is sent from suction entrance 13 to remove element 5 from the metallic mold. As a result, the interval between lower face 4b of heat sink 4 and internal bottom face 9d of lower mold 9b can be made several  $\mu m$ , and resin can be prevented from invading this interval.

COPYRIGHT: (C)1979,JPO&Japio

### 19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

## ⑩公開特許公報 (A)

昭54—111281

6DInt. Cl.2 H 01 L 21/56 H 01 L 23/34

識別記号

60日本分類 99(5) C 22 99(5) C 4

庁内整理番号

❸公開 昭和54年(1979)8月31日

7738-5F

6655-5F

発明の数 ·審查請求 有

(全 6 頁)

### 毎半導体装置の樹脂封止成形型

②特

昭53-18861

29出

昭53(1978) 2月20日

70発

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱 電機株式会社北伊丹製作所内

⑫発 明者 山本勇

> 伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱 電機株式会社北伊丹製作所内

三菱電機株式会社 包出

東京都千代田区丸の内二丁目 2

番3号

70代 理 人 弁理士 葛野信一 外1名

雑明の名称

半等体装置の樹脂對止成形型

- - 半導体素板が保持された放熱板の放影面を 一部内袋面に接触させて樹脂封止する半導体 疑 微の 樹脂 對止 成形型 において、 前 配 成 形 型 の一部に前記放為板の放熱面を前記内禁動に 強制的化吸滑する吸滑手段を設けたことを将 徴とする半導体製度の初期對止屈形数で
- 歌着手能が放影板の放影面が接触する樹脂 對止成形型の内蓋面の少なくとも一部に設け られた真空敦潛孔であることを特徴とする特 許請求の範囲第1項記載の半導体装置の樹脂 封止成形型。
- **設帯手収が放熱板の放射面が接触する樹脂** 樹止成形態の内装面の少なくとも一部に設け られた真空吸着孔と、この真空吸着孔の一部 に依入され頂部が前配が機能を実況後着した 状態で前配内機面とほぼ同一平面になるよう

に 形成されたゴム 製のバツキンとで構成され ることを特徴とする特許請求の範囲第2項記 觀 (2) 华泽体等智 (2) 樹 胎 對 止 成 形 逊 。

C c) 夠明は半導体数道 c) 樹脂對止成形数化與 し、特に放影板付半導体委員の極端對止の際に 放熱板表面にパリか発生しないようにした樹脂 封止金製に関するものである。

以下期1図により従来の機能對止金型につい て説明する。

湖 1 题间は南脂對止形放热板付半调体采费回 路装置の製脂對止解の斜視図、第1図(6)はこの 半導体集費回路 要量の樹脂 對止の様子を示す樹 脂對止金型の断面図、第1図(0)は割磨對止形放 ※ 根付半導体集機回路裝置の樹脂封止後の斜視

第1回回において、(1)は一般(12)が外枠(2)に 結合された複数の導電条であり、各々の導電祭 (1)はその中間部 (1c)化結合された結合部(3)で経 継され、かつ最外側の一方または両方の導電条 (1) は各々豆いに対向する外枠(2) の円面に結合されている。(4) は第1 の主面(4 a 北 半 海体 集積旧路 美板(8) を耐断し、かつ第2 の主面(4 b)を図示しない他の放脈体に密層して半 導体集積組 路 番板 (6) を 冷却する放熱板 (6) は一端(6 a )が放 熱板 (4) の一端(4 c )にかしめられ、他端(6 b )が外枠 (2) の円面に結合される 考1 の放納板支持片(7) は複数

の 専職祭 (1) のうち 1 本を使用して形成された郷 2 の 放 能 板 支 持 片 で あ 0 、 と の 先 端 低 ( 7 a ) は 放 船 板 (4) の 偶 端 ( 4 d ) に か し め られる。 (8 は 半 導体 集 積 回 路 碁 板 (5) と 郷 能 鉄 (1) の 一端 ( 1 a ) と を 続 ふ

金黒細帯である。

等の無候化性樹脂である。

第1図(D)において、(B)は前配額1図(A)で無立てられた放影板付半導体集積回路装置を関節封止する金割であり、上型(Ba)と樹脂對止の襲所定温度に加速される下型(BD)とから構成される。 他は金製(B)内に加圧注入されるエポキン樹脂

さて、以下にとの金型(B)を使用して無1図(a) に示す放散板付半等体集積回路接触を樹脂謝止 **特開昭54−111281(2)** する方法について説明するο

T 7 7 7 7 5、 前記放棄板付半線体集積回路等減をその線 簡果(1) の一端 (1a)が金型(8)外に出るように上数 (9a)と下型 (9b)とかまて空間部 (9c)内に装置する。この時各々の製菓乗(1) の中間能 (1c)は上数 (9a)と下型 (9b)とで挟持され、かつ放影 移(4) の第2 の主節 (4b)は上数 (9a)と下型 (9b)とで 機締するととにより下型 (9b)の内部 医面 (9c)内に 前配熱硬化性樹脂 10 を加圧性入して 第1 図 (6) に示す物脂 對止形 放熱板 付半 導体 条 検回 路 要 複 を 製作する。

さて、とのような従来の金数(8)を使用して放 熱板付半等体集機回路要量を樹脂動止する場合 金型(8)の発制部(9c M 圧入された為圧の樹脂が 放熱板(4 の第 2 の主面 (4D)と下型 (9D)の内部底 面 (94)との関膜に使入しバリ(8)が発生すること かしばしばあつた。とのようなバリ(1)は前配御 隊が 0.02 ~ 0.05mm 程度存在すれば発生すること かよく知られている。

とのようなパリ(いのある樹脂對止形放熱板付 半減体模様回路装備は、これを他の放射体に取 付けて使用する際、放熱板形の放熱効率が供下 し、このために無破寒に至るという関親があつ たの

このようなべり(III)は放映板(4 および放照板支持片(6) (7)の岸さのパラッキや放射板(4)を放映板支持片(8) (7) にかしめた後のかしめによる組立寸法のパラッキ、さらに放照板(4 がかしめ工程で段斜した状態で放映板支持片(8) (7) にかしめられる事等に起因して発生するものである。

さてこのようなパリいは、例えば放射板は放び放射板支持片(の(のの加工構度を向上させるととまたは前能かしめ工程の加工精度を向上させることにより抑制されるが、このようにすれば 部品単値や加工量の上升を招来する。

また、下数(90)の限さを前配寸法のベラッキの最大値を勝楽して予め後く形成すれば、放棄板(4)の第2の主面(40)に必らず下型(90)の氏面(94)に圧接され、この底面(94)と放射板(4)の熱

2の主面 (40)との間には間隙は無くなる。しかしながら、なのようにすると枠(2)が水平方向に外側に延びようとするが、この枠(2)はその位度失めをする例示しないガイドピンにより組止され、このため遅電系(1)及び放熱板(4)に歪が発生し、このため金額組織(8 の断観や短絡等の問題が発生する。

花来、このようにパリので生させないようにてあるととが困難であつたので、これを簡相対止後に収除くことが導ら行なわれていた。ペリので、ながないないないがある。というストだ、他様的に刺媒となる方法、ショットブラスト法、化学薬品で収録しなる方法、ショットブラスト法、化学薬品で収録しない方法、かつこれに付随するが必要や洗浄メッキ等の後処理工程が必要となり、理のではながの問題があった。

また、例え前能パリ(II) を収除いても、前紀パリ 収工機により放熱板(41の第2の主角 (4b)化制

办祭生したり、放無板(4)の第2の主面(4b)とこの放射板(4)の開風の影影(4)を関係面とに保整か発生し、このかめこの放無板(4)と対脈対止形放無板付半導体集構回路装置が取付けられる放射体との間に関係が発生して放熱効率が低下するという関盟があった。

さらに無配放熱板(4.の数2の主面(40)とこの 放熱板(4:の難倒の樹脂皿状面との設盤に起設す る 制記放機板(4:の数2 の主菌(40)に熱伝導がよい めに放熱板(4:の第2 の主菌(40)に熱伝導がよい グリス等を増布することが行なわれていたが、 このような方法にも実装作業の能率の低下や、 グリス等の材料者を要すること、さらにグリス 等の経年変化等の種々問題があつた。

この発明は前記従来の機能封止金数の欠点を 取除くためになされたものであり、相脂 割止形 放無 极付半導 体装置 の放 機板に樹脂が付無しな いようにした半導体装置の倒脂割止成形型を侵 供するものである。

第2回はこの名明の一実施例を散場する樹脂

(9a)との間隙を散大でも数ミクロンにするととかできる。

しかる後、金数(3)の契欄部 (-9c)化 高圧の樹脂 を注入して 放船板 付半導体 集積回 路装置を樹脂 動止する。

次に所定時間経過後、可配真空吸着を解き、 上別 (9a)と下型 (9b)とを開き、前配真空數引口 切から圧縮空気を送ることにより、個胎對止形 防熱板行半返体準機関階級値を金製(8)より収外 す。

上訳この条明の一実施例になる樹脂對止金融によれば、樹脂對止の際に放無様(4)の新足の主面(4b)が下級(9b)の内部底面(9d)に真控験者でれているため、前述のようにこの間の間際は最大値でも数ミクロンであり、前紀従来の金数の脱明で示した0.02mmには達さす、したかつて、樹脂の酸配線2の主面(4b)と前配内部底面(9d)との間原に侵入することがなく、前配線2の毛面(4b)に付着することはかいので、高品質の樹脂對止形放熱被付半導体契疑的影響性を実現す

特開昭54—111281(3)

対止金製の新面図であり、以下とれたついて詳 組に物味であっ

第2 時において、昭は放熱板(4:の第2 の主面(40)が圧接される下部(9)の内部底面(9d)部分に この部分よりもヤヤ小さく形成された凹部、移 は凹部の2の底面に散けられた真空映引口である。

さて、以下に第2回だ示す金型(8)を使用して 終1回(a)に示す放無板付半導体集積回路要置を 虧脂割止する方法について説明する。

ます、第1 図(a)に示す放棄板付半海体集機回路装置をその導電系(i)の他端 (1a)が金製の外に出るように所定個展に加熱された下型 (9b)上に収慮し、約示しない其架装置によつて真空吸引口28を介して凹部22より放無板(4)を下型 (9b)の内部医前 (9a)に密管するように真理吸着する。

次に上型 (9x)を前記下型 (9D)に導電条 (11の中間部 (1c)を介して合せることにより、放無极 (6)の 第 2 の主面 (4D)が下型 (9D)の内部底面 (9d)を押圧するように製締めする。このようにすることにより、前記額 2 の主面 (4D)と 前配内部底面

ることができる。

かか、上記真理吸引口砂は、樹脂が金型(8)に注入され化学反応によつて硬化する機能生するガスを外部に排気するためにも用いることかできるので、ポイド、プリスタ等の樹脂對止内に気泡を含む樹脂對止成形不及を低減することができる。

さらに、上記真空吸引口間は樹脂動止が完了した際、これを介して金型(B)の内部に圧縮空気を導入して金型(B)より製品を取外でようにであためにも用いることができるので、他の機械的な場外機構よりも安値であり、しかも強制的に取外でものではないので、製品に傷やクラック等の不良が発生せず、製品の外観不良を低減するととができる。

無3 図はこの条明の他の実施例を示す樹脂封止 余型の断面図であり、放業板に少々の凹凸があってもバリを発生させたいようにしたもので

第2回において、放船板(iiの第2の主版(4b)

幹期昭54—111281(4)

が圧接される下製()の内部底面(94)部分にこの部分と同じ大きな代形成された四部切けこの凹部の代嵌入され物示しかいピンで下数(96)に固定された取替可能な耐寒ゴム製バッキンでその外網部分のみを輝くするととにより凹部(15a)を形成し、さらにこの凹部(15a)の下に真空吸引口が流に連結される質流孔(15b)が設けられている。

とこで前記パッキン師の外閣部分は、放無板 何半導体無難回略裝備を腐脂割止する際、放無 板川が真空吸者されてパッキン師の外間部分に 変形をもたらすので、との部分が変形した状態 でとの部分の上師が下型(9b)の内部医師(9d)と 同一平面になるようにその変形分だけ前配底面 (9d)より突出するように形成されている。

このような構成にすることにより、この放熟板(4)の第2の主面 (4b)がその表面担さに関係なく下型 (9b)に 嵌入されたパンキン(6)の関値部分に密着されるので、放熱板(4)の第2の主面(4b)への樹脂の付着は皆様となる。

製で樹脂對止する様子を説明する断面図、蜜1 図(c)は符来の樹脂對止金型で作られた樹脂對止 形が単板付半線体無機回路無量を示す新視度、 鶏2数、栗3時はこの発明の実施例を示す断面 図である。

関中国一符号は相当部分を示す。

(5) … 半導体集 雅回游 荔板、(4 … 放 熱 板、(4 b) … 放 熱 板の 第 2 の 主 削、(9) … 多 型、(9 c) … 下 型、(9 d) … 下 型 の内 部 底 面、 12 , 14 … 下 型 の 内 部 底 面 に 形 成 さ れ た 凹 部、 18 … 真 空 数 引 口、 級 … ゴ ム 製 の バッキン o

代期人 裏 野 信 一

上記二つの実施例においては、吸着手段が実 空機帯手段である樹脂對止成形型について述べ たが、このような手段にかえ、静電気のエネル ギーを用いた静電吸着手段等他の吸着手段を使用 しても差しつかえない。

カお、射配電磁吸を手段は、前配放熱板が磁性材料で作られている半導体装置についてのみ 使用可能であることはいうまでもない。

以上散明したように、この発明にかる半導体製能の根脂對止成形型は、放熱板付半導体装施の機能對止に使用する機能對止成形型において、 前部放射板が接する機能に数帯手数を数けたものであり、能能放熱板の放熱動への複脂の付着 を減少させることができるという後れた効果を 有工る。

#### 4. 1的面の耐草な説明

第 1 如(a) は樹脂對止粉放熱板付半等体果根因 路裝體の樹脂對止酶の斜視期、第 1 的(b) は第 1 肉(a) の半導体集機回路針體を従来の樹脂對止給

特開昭54-111281(5)

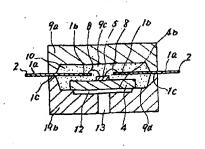
9a 1b 8 9c 5 8 1b

10

2 1a

1c

1c



手線 植 正 醬 ( **自光** )

13 5 29 日

13 1 日

特許许及官戰

1. 事件の表示 特顯昭 58-188

2. 発明の名称

**业业在共产力和影制心研制力** 

##FF 53

3. 補正をする者

事件との関係 住 所 名 称(601) 特許出願人 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社

4. 代 理 人 化 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 東京都大大会社内

氏 名(6699)

介理士 葛 野 信 (連称: 03(435)6095特許的 5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の欄及び図面

4 MATE OF DES

(1) 明細 曹第 8 ページ 第 1 1 行 に J ( ) a ) 」と あるのを「( ) b ) 」と訂正する。

(2)明 袖 督 第 4 ページ 第 8 行に「 面( 9 4)に 圧 接されている。」とあるのを「 面( 9 4)に接す るように 軟 載されている。」と 町正する。

(3) 明 概 審 第 4 ページ 第 1 7 行 に 「 面 ( 9 ¢ ) と の 間 際 に 」と あるの を 「 面 ( 9 ¢ ) と 接 するよう に 歌 徹 されて はいる が、 主 面 ( 4 b ) の 面 全体 が 接 すること は なく、 その 間 像 に 」と 町 正 する。

(4) 図画郷1図(4)、鰶1図(5を別紙のことく訂正する。

7 森付書類の目録

訂正図面(第1図(4)、第1図(5))

以上